

LAPPNIG POLISHING MACHINE

◆卓上研磨装置 LPM-15◆

精密ラップ研磨・ポリシングに最適な、拡張性が高い、幅広い加工に対応した卓上研磨装置です。



◆装置本体主仕様◆

- 200V単相
- 0.5HP
- 定盤回転速度 0-90rpm
- 710×650×520mm
- ※アクセサリ含まず
- 85kg

◆オプション◆

- 電子ディスペンサー
- オートスターター
- ポジティブドライブ
- フラットネスゲージ
- セラミック修正リング
- ダイヤモンド電着リング
- 研磨プレート
- ワーク固定用治具



定盤位置決めリング



装置背面ドレン

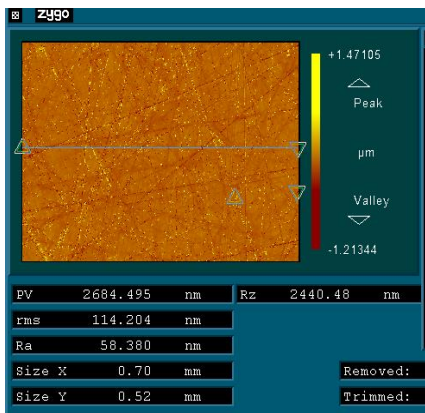


操作盤

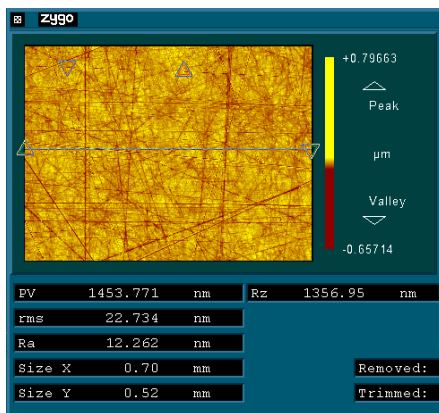


スピードコントローラー

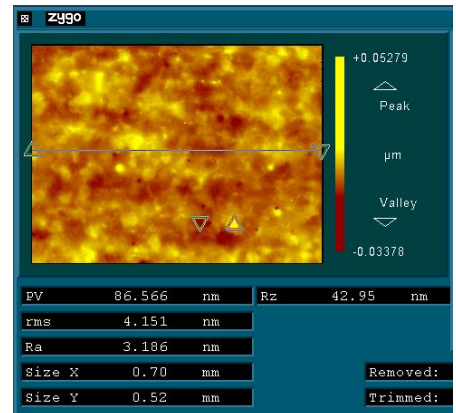
◆研磨加工例・・・SUS304 ◆ 定盤と研磨剤の組み合わせで仕様にあった面状態に仕上げます



ケメット鉄定盤+9μダイヤモンドスラリー



ケメット銅定盤+3μダイヤモンドスラリー



ポリシングパッド+シリカスラリー

ケメット・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目13番6号 KJビル5階

TEL:03-6417-4929 FAX:03-6417-4839 www.kemet.jp

Kemet